

# DIN EN ISO 15616-2:2003-05 (D)

Abnahmeprüfungen für CO<sub>2</sub>-Laserstrahlanlagen zum Qualitätsschweißen und -schneiden - Teil 2: Messen der statischen und dynamischen Genauigkeit (ISO 15616-2:2003); Deutsche Fassung EN ISO 15616-2:2003

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>4</b>
<b>3 Begriffe</b> .....	<b>4</b>
<b>4 Genauigkeitsuntersuchung des Führungssystems</b> .....	<b>4</b>
4.1 Untersuchungsumfang .....	4
4.2 Messgeräte .....	4
4.3 Untersuchungsverfahren .....	5
4.4 Bericht über die Messergebnisse .....	13
<b>5 Genauigkeitsuntersuchung der Führungsbahn</b> .....	<b>13</b>
5.1 Untersuchungsumfang .....	13
5.2 Definition der geometrischen Elemente und Genauigkeit der beschriebenen Kenngrößen .....	13
5.3 Messgeräte .....	15
5.4 Untersuchungsverfahren .....	15
5.5 Prüfwerkstück .....	15
<b>Literaturhinweise</b> .....	<b>16</b>